

行政院環境保護署 函

地 址：10042 臺北市中正區中華路1段83號
聯 絡 人：江勝偉
電 話：(02)23117722#6201
電子郵件：shengwei.chiang@epa.gov.tw

11011

臺北市信義路5段5號世貿展覽大樓4樓B13室

受文者：台灣區黏性膠帶工業同業公會

發文日期：中華民國 112年5月4日

發文字號：環署空字第 1121046800D 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：公告影本、修正總說明及修正公告對照表、修正後公告全文（檔案下載如說明二）

主旨：「公私場所應定期檢測及申報之固定污染源」公告事項第4項及第1項附表二、附表三、附表四、附表五業經本署於112年5月4日以環署空字第1121046800號公告修正，茲檢送公告影本、修正總說明及修正公告對照表、修正後公告全文各1份，請查照轉知。

說明：

- 一、本次修正係為配合半導體製造業、合成皮製造業及塑膠製品製造業管制規定之檢討，同時整合戴奧辛檢測應符合間隔時間規定，修正各相關業別空氣污染物定期檢測種類、頻率與檢測期間規定等規範。
- 二、本公告相關資料（含公告影本、修正總說明及修正公告對照表及修正後公告全文），請至本署全球資訊網/「公告及會議」/「最新公告」下載 (https://doc.epa.gov.tw/IFDEWebBBS_EPA/ExternalBBS.aspx)。

正本：立法委員邱泰源國會辦公室、立法委員吳玉琴國會辦公室、立法委員楊曜國會

辦公室、立法委員陳瑩國會辦公室、立法委員黃秀芳國會辦公室、立法委員蘇巧慧國會辦公室、立法委員莊競程國會辦公室、立法委員賴惠員國會辦公室、立法委員洪申翰國會辦公室、立法委員徐志榮國會辦公室、立法委員林為洲國會辦公室、立法委員張育美國會辦公室、立法委員溫玉霞國會辦公室、立法委員吳欣盈國會辦公室、立法委員王婉諭國會辦公室、直轄市環保機關、縣(市)環保機關、全國政府機關電子公布欄

副本：經濟部、經濟部工業局、經濟部加工出口區管理處、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、國家科學及技術委員會中部科學園區管理局、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、一聯科技有限公司、九泓有限公司、力成科技股份有限公司、力晶積成電子製造股份有限公司、久貿實業有限公司、大地光纖股份有限公司、大和產業科技有限公司、大揚科技股份有限公司、中美矽晶製品股份有限公司、中國砂輪企業股份有限公司、中華凸版電子股份有限公司、元晶太陽能科技股份有限公司、元隆電子股份有限公司、元豐新科技股份有限公司、元耀科技股份有限公司、六上實業股份有限公司、友達光電股份有限公司、太陽光電能源科技股份有限公司、日月光半導體製造股份有限公司、王佳實業股份有限公司、世界先進積體電路股份有限公司、台亞半導體股份有限公司、台星科股份有限公司、台塑勝高科技股份有限公司、台灣日邦樹脂股份有限公司、台灣日東電工股份有限公司、台灣日東電工股份有限公司第三工廠、台灣半導體股份有限公司、台灣光罩股份有限公司、台灣典範半導體股份有限公司、台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司、台灣東喜璐機能膜股份有限公司、台灣信越半導體股份有限公司、台灣美日先進光罩股份有限公司、台灣美光記憶體股份有限公司、台灣美光晶圓科技股份有限公司、台灣茂矽電子股份有限公司、台灣恩智浦半導體股份有限公司、台灣高技股份有限公司、台灣區合成皮工業同業公會、台灣區黏性膠帶工業同業公會、台灣捷康綜合有限公司、台灣通用器材股份有限公司、台灣華洪企業股份有限公司、台灣菊水膠帶股份有限公司、台灣興勝半導體材料股份有限公司、台灣賽諾世股份有限公司、四維創新材料股份有限公司、四維精密材料股份有限公司桃園廠、巨錄科技股份有限公司、弘威工業股份有限公司、弘榮光罩股份有限公司、永振膠帶股份有限公司、永煜科技有限公司、永嘉光電股份有限公司、永鑫光電股份有限公司、甲頂吉企業股份有限公司、丞貫企業股份有限公司、光鉸科技股份有限公司、光環科技股份有限公司、兆遠科技股份有限公司、先發電光股份有限公司、全科企業股份有限公司、全訊科技股份有限公司、全新包裝工業股份有限公司、全新光電科技股份有限公司、名皓企業股份有限公司、合晶科技股份有限公司、地球綜合工業股份有限公司、好加企業股份有限公司、屹信科技股份有限公司、帆宣系統科技股份有限公司、旭立科技股份有限公司、旭明光電股份有限公司、百福林企業股份有限公司、艾克爾先進科技股份有限公司、艾克爾國際科技股份有限公司、艾爾斯半導體股份有限公司、利汎科技股份有限公司、利基材料科技股份有限公司、均豪精密工業股份有限公司、宏捷科技股份有限公司、宏遠興業股份有限公司、希華晶體科技股份有限公司、育承興業有限公司、辛耘企業股份有限公司、迅能半導體股份有限公司、亞太優勢微系統



股份有限公司、亞昕科技股份有限公司、京瓷洲際電子股份有限公司、佳瑞創新科技股份有限公司、和謙企業股份有限公司、宜錦科技股份有限公司、尚志半導體股份有限公司、旺宏電子股份有限公司、旺矽科技股份有限公司、旺泰興業股份有限公司二廠、明徽能源股份有限公司、昇陽國際半導體股份有限公司、東鏘工業股份有限公司斗六廠、東鏘工業股份有限公司龜山廠、林朋科技股份有限公司、炎洲股份有限公司、矽卡有限公司、采鈺科技股份有限公司、金琦豐企業股份有限公司、長生太陽能股份有限公司、信立化學工業股份有限公司、信越光電股份有限公司、冠好科技股份有限公司、冠球股份有限公司、南茂科技股份有限公司、厚生股份有限公司、奕郝精密股份有限公司、奕普科技股份有限公司、威尼斯藥廠有限公司、建全工業股份有限公司、研能科技股份有限公司、美麗微半導體股份有限公司宜蘭廠、茂迪股份有限公司、倍碟科技股份有限公司、家駒實業股份有限公司、普通化學工業(股)公司、泰普膠帶實業股份有限公司、特力安有限公司、祐鼎化工股份有限公司、索爾思光電股份有限公司、訊憶科技股份有限公司、財團法人工業技術研究院、財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心、財團法人國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心、高平磊晶科技股份有限公司、高冠企業股份有限公司、高輝光電科技股份有限公司、乾坤科技股份有限公司、國紡企業股份有限公司、強茂股份有限公司、清盛電子股份有限公司、眾安股份有限公司、堯米股份有限公司、復盛精密工業股份有限公司、敦南科技股份有限公司、普大應用材料股份有限公司、普裕興業股份有限公司員林分公司、晶元光電股份有限公司、晶成半導體股份有限公司、晶宜科技股份有限公司、晶專科技股份有限公司、晶漢實業有限公司、翔展企業股份有限公司、華上光電股份有限公司、華友材料科技股份有限公司、華邦電子股份有限公司、華東科技股份有限公司、華信光電科技股份有限公司、華星光通科技股份有限公司、華泰電子股份有限公司、華盛興實業股份有限公司、華萊光電股份有限公司、華新先進電子股份有限公司、菱生精密工業股份有限公司、超豐電子股份有限公司、隆達電子股份有限公司、微矽電子股份有限公司、微鑫電子股份有限公司、新世紀光電股份有限公司、新唐科技股份有限公司、新豐生醫科技股份有限公司、瑞峰半導體股份有限公司、萬洲化學股份有限公司、群益膠帶股份有限公司桃園廠、達新工業股份有限公司、鼎元光電科技股份有限公司、頤邦科技股份有限公司、嘉晶電子股份有限公司、榮創能源科技股份有限公司、漢威光電股份有限公司、漢磊科技股份有限公司、福懋科技股份有限公司、福懋興業股份有限公司、精材科技股份有限公司、綠能科技股份有限公司、聚紡股份有限公司、億力光電股份有限公司台中分公司、廣合光電股份有限公司、德州儀器工業股份有限公司、德微科技股份有限公司、慧迅科技股份有限公司、樂鑫材料科技股份有限公司、緯富科技工業股份有限公司、誼虹科技股份有限公司、銳捷科技股份有限公司、擁立企業股份有限公司、環茂科技股份有限公司、穎歲科技股份有限公司、翰柏企業股份有限公司、銻創顯示科技股份有限公司、優美實業股份有限公司、環球晶圓股份有限公司、聲豐工業股份有限公司、聯合再生能源股份有限公司、聯亞光電工業股份有限公司、聯勝光電股份有限公司、聯華電子股份有限公司



、聯穎光電股份有限公司、鴻錄科技股份有限公司、雙邦實業股份有限公司、
穩懋半導體股份有限公司、法源資訊股份有限公司(均含附件)

署長張子敬

本案依照分層負責規定
授權主任秘書決行